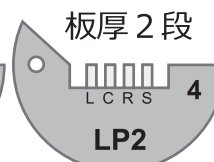
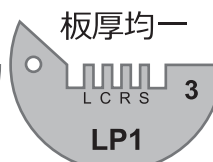
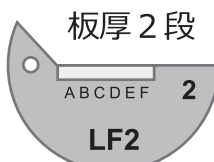
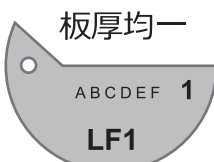
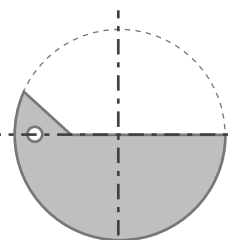


EM 試料作製技術にかかわる製品の製造と販売

FIB グリッド

- ・ 3つの基本形：L型、U型、Λ型
- ・ 2種類の板厚：①グリッド全面が同一厚さのタイプ
②試料支持部以外を厚くした2段タイプ
- ・ グリッド材料：Cu、Mo、Ti

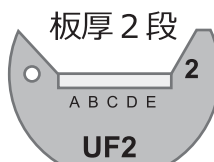
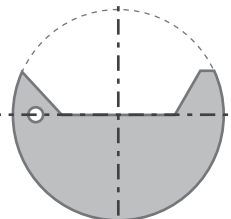
L 型



フラットタイプ (F)

ピラータイプ (P)

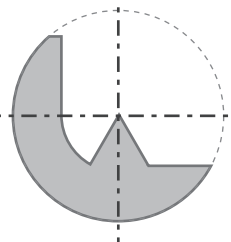
U 型



フラットタイプ (F)

ピラータイプ (P)

Λ 型

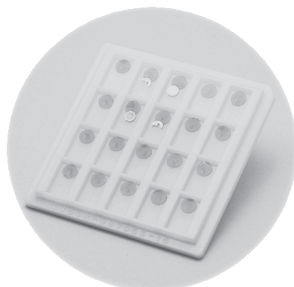
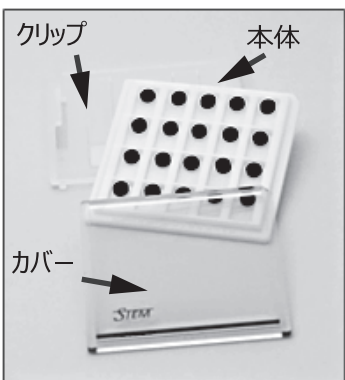


先端 60°タイプ (N)

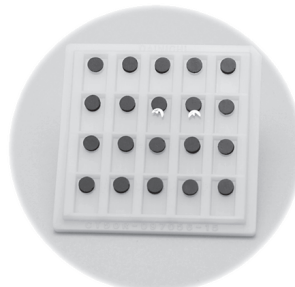
先端 45°タイプ (H)

FIB グリッド 保存ケース

- ・ 構成：帯電防止 ABS 樹脂の本体とカバーをクリップで固定
- ・ ポケット数：20 ポケット、または 80 ポケット
- ・ グリッドの収納：ポケット内に個別収納
- ・ 低粘着マット：20 ポケット製品のポケット内に設置



20 ポケット
シリコン低粘着マット



20 ポケット
導電性シリコン低粘着マット



80 ポケット
低粘着マットなし

(カタログをご希望の方は下記 E-mail アドレスまでご連絡ください。)

STEM

株式会社 ステム (Specimen Techniques for Electron Microscope)

〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘 2-2-5-8 まちだテクノパーク センタービル 6F

☎ 042-794-8860 FAX 042-794-8861

E-mail: stem.stem@tbb.t-com.ne.jp URL: <http://www2.tbb.t-com.ne.jp/stem.stem/>